

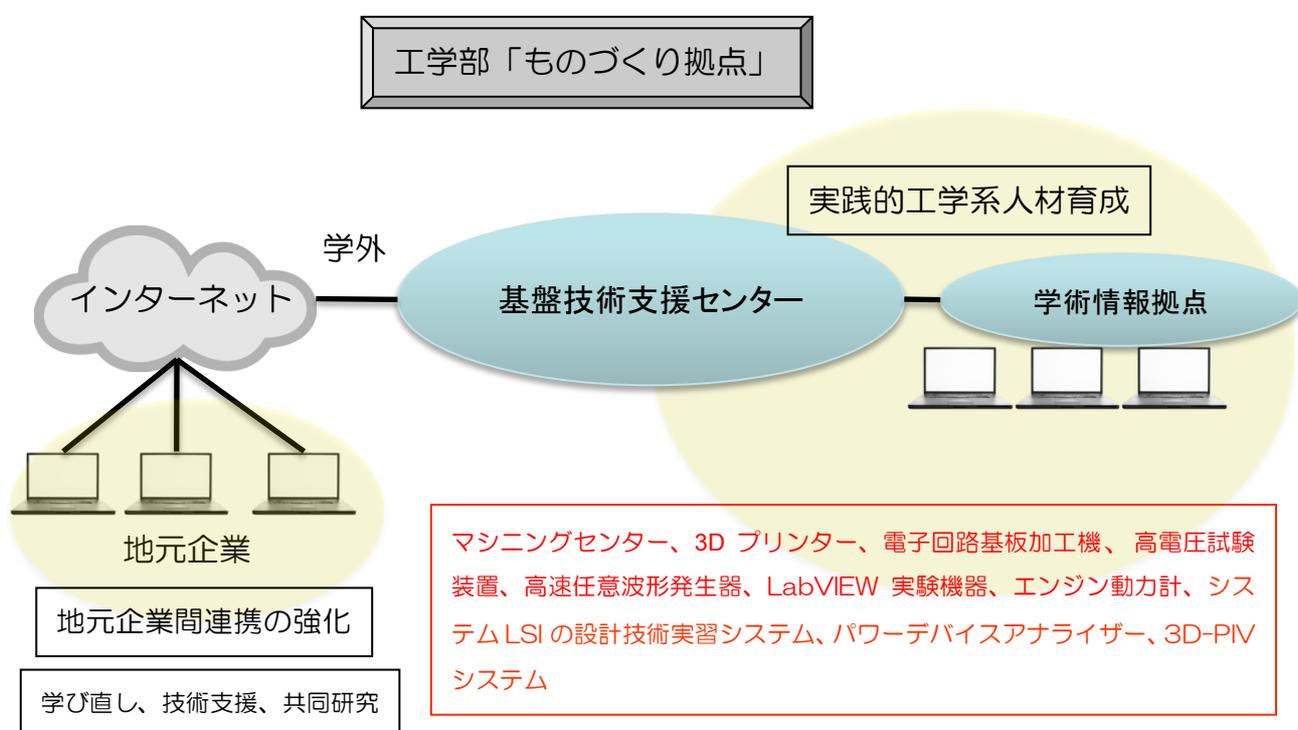
大分大学工学部 基盤技術支援センター



大分大学工学部では工学分野のミッションである「グローバル化に対応した人材育成」や、「地域の課題を俯瞰的な視点で捉え、整理・分析・解決することができる人材育成」、地域技術者に対して「地域社会のニーズに対応した社会人の学び直しを推進する」ことを実現するために、「工学部実習工場」を「基盤技術支援センター」に再編成しました。

「基盤技術支援センター」ではネットワークに接続された最新の造形装置（マシニングセンタ、3Dプリンタ）などを導入し、今後は本センターを核に企業の即戦力となる人材を育成、地場企業支援にもつなげる産学のモノづくり拠点の構築を目指します。

基盤技術支援センター長
工学部教授 田上 公俊



連絡先

大分大学工学部機械・エネルギーシステム工学科 機械教室（事務担当：篠田）
TEL:097-554-7763, FAX: 097-554-7764, e-mail: meoffice@oita-u.ac.jp
機械教室 web: <http://machls.cc.oita-u.ac.jp>